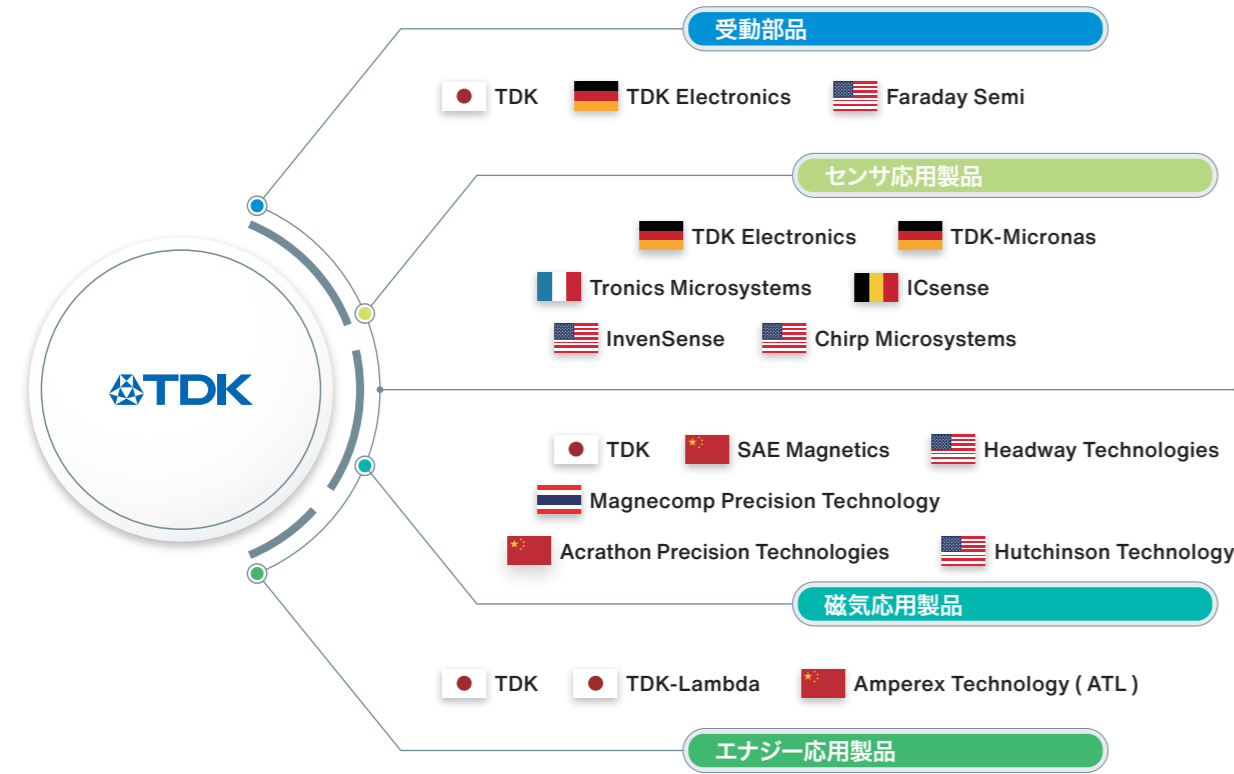


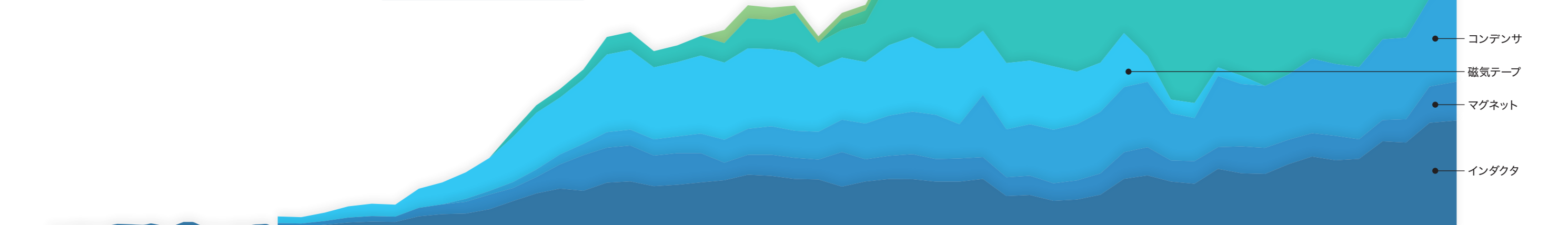
絶え間ない価値の創造

— 価値ある製品を提供し、変化する市場で成長し続ける —

主なビジネスとグループ会社



日々新しさを求められ、時代を追うごとに劇的な進化を遂げるエレクトロニクスの世界。TDKは、常に時代の変化に呼応した、社会のニーズに応える製品を提供できるよう、フェライト起源の素材技術やプロセス技術を中心とする独自のコアテクノロジーを応用発展させながら、技術革新を進めてまいりました。また先駆的なM&A(合併・買収)を通じて、将来の社会的要請を見据えた、主力事業のポートフォリオ転換も積極的に取り組み、新たな技術の拡充にも努めております。こうした独特の事業展開が、80年を超える歴史の中で価値ある製品を提供し、変化する市場で成長を続けるTDKの原動力となっています。



1935 1960 1961 1965 1970 1980 1986 1990 2000 2005 2008 2010 2016 2017 2018

米国ニューヨークに現地法人TDK Electronics Corporationを設立 (以後、海外各地に製造販売などの拠点を設ける)
株式を東京証券取引所第一部へ上場

磁気ヘッドメーカー SAE Magnetics社を買収

磁気ヘッドメーカー Headway Technologies社を買収

電子デバイスメーカー EPCOS社を買収

リチウムポリマー電池 製造販売会社 ATL社を買収
Invensys plcからラムダパワーグループ(電源事業)を買収

磁気センサ開発製造会社 Micronas社を買収
HDD用サスペンションメーカー Hutchinson Technology社を買収
MEMS* 慣性センサを専門とする Tronics社を買収

ToF*方式のMEMSセンサメーカー Chirp社を買収
3D組込パワーソリューションズ的设计会社 Faraday Semi社を買収

ASIC(特定用途向け集積回路)の開発やカスタムICの設計サービスを行う ICsense社を買収
MEMSを中心とした幅広いセンサポートフォリオを有する InvenSense社を買収

加藤与五郎博士と武井武博士
東京工業大学の加藤与五郎博士と武井武博士が、1930年、世界で初めてフェライトを発明。その工業化を目的に、1935年に設立されたのがTDKです。



*MEMS = Micro Electro Mechanical Systems
*ToF = Time-of-Flight
このグラフは、これまでのTDKの事業やM&Aなどの変遷をイメージとして示したものです